

Development of Nanometer Resolution Cavity BPM

Yoichi Inoue^{1,A)}, Masato Higuchi^{A)}, Toru Hino^{A)},
Hitoshi Hayano^{B)}, Toshiaki Tauchi^{B)}, Yosuke Honda^{B)},
Philippe Doublet^{C)},

^{A)} Tohoku Gakuin University

1-13-1 Chuo, Tagajoshi, Miyagiken, 985-8537

^{B)} High Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukubashi, Ibarakiken, 305-0801

^{C)} Ecole Normale Supérieure de Cachan

Abstract

The development of Beam Position Monitor with high resolution needed the next generation linear collider. We developed the Cavity BPM as for high resolution Beam Position Monitor at ATF(Accelerator Test Facility). I report the result of beam position measurement using this Cavity BPM in this paper.

ナノメートル分解能空洞型ビーム位置モニターの開発

1. はじめに

次世代の電子・陽電子衝突型線形加速器ではその衝突点においてビームは数ナノメートルに絞られるため、高精度、高分解能なビーム位置モニターが要求されている。ILC(International Linear Collider)のための試験加速器であるATF(Accelerator Test Facility)では高分解能ビーム位置モニターとして空洞型ビーム位置モニター(Cavity BPM)を開発している。Cavity BPMの特徴としては円筒形状であることから、旋盤加工により加工精度 $10\mu\text{m}$ 以下が容易なこと、高分解能であることがあげられる。

位置精度(Cavity BPMの電气的中心と機械的中心の差)を小さくする効果がある。この精度は専用の測定装置を作成し、測定を行った。空洞の電气的中心と機械的中心が約 $10\mu\text{m}$ で一致していることが確認されている。

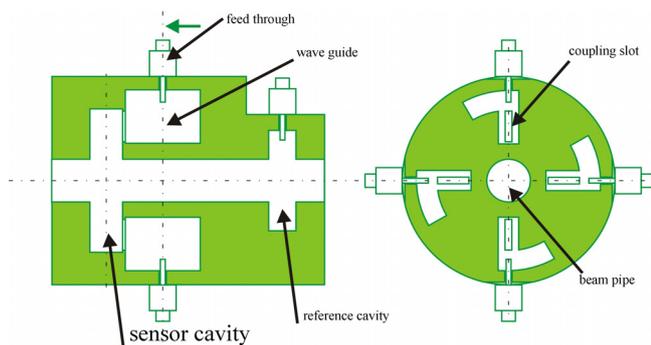


図1: Cavity BPMの構造

2. 空洞型ビーム位置モニター(Cavity BPM)

Cavity BPMはビーム位置を測定するためのビーム位置検出空洞(Sensor Cavity)とビームインテンシティ、タイミング測定用の基準空洞(reference Cavity)から成る。Sensor CavityはX,Yそれぞれ2portからの信号取り出しとし、回路系で合成している。これはコモンモードの除去を目的としており、絶対



	reference	sensor (port A)	sensor (port B)	sensor (port C)	sensor (port D)	isolation (A to B)
upstream (#3)	6.55383 GHz	6.55385 GHz	6.55387 GHz	6.55384 GHz	6.55382 GHz	-24.5dB
middle (#1)	6.55339 GHz	6.55327 GHz	6.55325 GHz	6.55329 GHz	6.55325 GHz	-18.5dB
downstream (#2)	6.55272 GHz	6.55271 GHz	6.55247 GHz	6.55271 GHz	6.55242 GHz	-13.9dB

図2: 製作した空洞実機のパラメータ

3. Mover System

各空洞型ビーム位置モニターにはそれぞれに独立のムーバーシステムを設置した。空洞型ビーム位置

¹ E-mail: yinoue@post.kek.jp

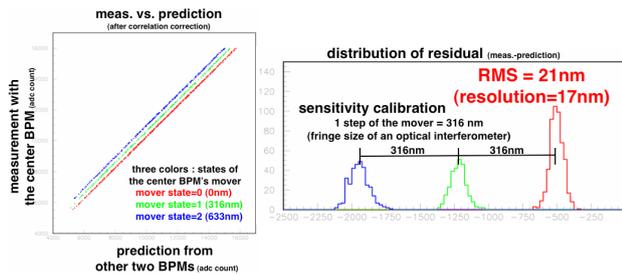


図6.分解能の測定結果

7. まとめ・今後の予定

現在得られている空胴型ビーム位置モニターの分解能は17nmとなったが、この値は回路系におけるノイズレベルよりも大きな値であることが解っているので、さらなる解析が必要である。またそれ以上の分解能になると現在の空胴のSensitivityでは苦しい。さらに大きい強度の得られるモニターが必要である。

現在ATFではリニアコライダの最終収束ラインのテストベンチとしてATF2計画が進められている。ビームラインの主要な位置モニターとして空胴型ビーム位置モニターが使用され、各四極及び六極電磁石に固定される。ビーム軌道が四極磁場の中心を外れると余計な蹴りが生じて収束後のビームサイズに影響してしまう。また、リニアコライダにおける収束された2つのビームの衝突技術を実証する目的で、ATF2では1つのビームを超高分解能のビーム位置モニタービーム位置モニターに対して安定化する試験を行う。これらの目的に対してATFでは現在ATF2 BPM, IP BPMと呼ばれる特殊な空胴型ビーム位置モニターの開発を行っている。

参考文献

- [1] Vladimir Vogel, "Performance of a Nanometer Resolution Beam Position Monitor System", Lawrence Livermore National Laboratory, UCRL-CONF-216283, October 18, 2005, <http://atfweb.kek.jp/nanobeam/files/proc/proc-WG2c-20.pdf>
- [2] Sean Walston, "nano grid and ddc analysis", SLAC GREEN ROOM, ATF NanoBPM Meeting at SLAC, April 24, 2006, <https://confluence.slac.stanford.edu/display/nanobpm/ATF+NanoBPM+Meeting+at+SLAC+-+24+April+2>
- [3] 本田 洋介 OHO 2006 高エネルギー加速器セミナー Lecture note " ナノビーム診断 " <http://cocoa.kek.jp/OHO06/index.html> 他